PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-202553

(43)Date of publication of application: 14.10.1985

(51)Int.Cl.

G11B 7/135 G02B 6/12 G11B 7/09

(21)Application number: 59-058830

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

27.03.1984

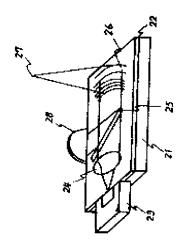
(72)Inventor: YAMANAKA YUTAKA

(54) WAVEGUIDE PATH TYPE OPTICAL HEAD

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a miniature optical head which can be easily controlled and to prevent a change of a spot form on a medium, by setting a collimator lens, divider and a grating coupler on a plane type optical waveguide path and setting an optical circuit on a movable actuator.

CONSTITUTION: A waveguide path 22 is formed by diffusing Ti on a substrate 21 of lithium niobic acid in 3μ m thickness, and a collimator lens 24 uses a circular and hollow lens on the path 22. A divider 25 has an oblique groove on the path 22 and has a part different in diffractive index from the path 22. A semiconductor laser 23 is connected to the end face of the path 22, and the output light from a grating coupler 26 is condenced on a recording medium in the form of a spot 27. While the reflected light is led into the path 22 again by the coupler 26, and a part of this reflected light is radiated from the end face of the divider 25 and received by a detector 28. Thus the information on a recording medium



is obtained. Then an optical circuit 21 is set on an actuator 31 which can move in the depth-of-focus direction of the spot 27 and to the direction orthogonal to the track of the recording medium and can be moved in accordance with the position variance of the recording medium in a thin and light-weight structure.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

Searching PAJ
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭60-202553

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)10月14日

G 11 B 7/135 6/12 7/09 G 02 B G 11 B

7247-5D 6773-2H D-7247-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

49発明の名称

導波路型光ヘッド

顧 昭59-58830 20特

昭59(1984) 3月27日 ❷出

砂発 願

人

の出

中 山

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社

弁理士 内原 の代 理

1. 発明の名称

2. 特許請求の範囲

(1)平面型光導波路上にコリメートレンズ、1つの ビームを2つに分ける分割器、集光性を持つダレ -- ティング給合器がこの順に配置されており、前 紀光導液路面に半導体レーザが設備され、その出 射光が前犯コリメートレンズ、分割器、グレーテ ィング結合器を介して記録媒体面に集光され、該 記録媒体よりの反射光が前記グレーティダ結合器。 分割器を介し、前記と異なる導致路端値に設備さ れた光修出器により演出される導放路観光回路が、 2 軸または3軸方向に対して移動可能なアクチェ ータ上に搭載されていることを特象とする導政路

(2) 分割器としてグレーティング分割器、または グループあるいはリッジのいずれかへの斜入射に よる分類を用いた特許請求の範囲第1項に記載の

コリメートレンズとして、ルネブルグレンズ、 シオデシックレンズ、グレーティングレンズ、フ レネルレンズのいずれかを用いたことを特徴とす る修許館水の箱囲第1項に記載の導波路形光へッ

3. 発明の詳細な説明

(虚業上の利用分野)

本発明は光記録用の光ヘッドに関するものであ

(従来技術とその問題点)

レーザ光による微小スポットを用いた光記録は 高密度な記録を行なりことが可能である。例えば 能取り専用としては、 ビデオディスク、デジタル オーディオディスクとして実用化されている。ま た追加書込みができる光ディスクシステムも開発 されている。

とれらの光配線に用いられる光ヘッドは、レン ズ、プリズム、ピームスプリッタなどの光学部品 が用いられている。第1回は基本的な光ヘッドの 光学系を示す図である。レーザ光源1よりの放射 光をレンズ2によりコリメートし、ピームスプリ ック3を通過し、集光レンズ4により光記録媒体 上6にスポット形成する。スポットよりの反射光 を集光レンズ4、ピームスプリッタ3を通して光 検出器5により検出する。

このような光学系ではそれぞれの光学部品の位置を調整する必要があるため、調整に時間を必要とする。また光学部品をあまり小さくできないため、光ヘッド全体の小選化にも限度がある。

さらにこのような光学系では、集光レンズを光 軸方向およびトラック 直交方向に動かして、記録 條体上の所望の位置にスポットが形成されるよう にサーボ動作を行なうことになるが、集光レンズ をトラック 直交方向に動かすと光報よりレンズが ずれることになり、ビームスポット形状の変化を 生じる。これは特性の劣化をまねくことになり好 ましくない。光ヘッド金体をトラック 直交方向に 動かすことも可能であるが、重量的にかなり無理 がある。

ヘッドの磁量化の方法として、第2図に示す響膜等波路を利用する構成が提案されている。(特別昭 5 6-111140) 基板 11 上に形成した存膜 導波路 12 の増固より半導体レーザ 13 の光を入射し、平面型のレンズ14、15 によりレーザと逆の増固 16 に光を導いている。この位置に配象媒体を配置する。しかしこの方法においては増固16 に近接または接触して記録媒体を移動させる必要があり、媒体に損傷を与える可能性が大きい。

(発明の目的)

本発明の目的は小型で調整が容易であり、また 記録媒体と非接触でありながら、媒体上でのスポット形状が変化しない光ヘッドを提供することに ある。

(発明の構成)

本発明の導放路型光ヘッドは、平面型光導波路 上にコリメートレンズ、1つのビームを2つに分ける分割器、集光性を持つグレーティング結合器 を有し、前配光導波路線面に結合した半導体レー

ザの出射光をコリメートレンズにより平行光とし、分割器を通し、グレーティング前合器により集光 ビームとして出射して記録媒体上にスポットとして集光し、スポットからの反射光をグレーティング結合師で再び光導波路に結合し、分解器により分割して一部の光を前記と異なる導波路増固に導き、該増固位置に配置された光検出器によって検出する導波路提光回路を有し、この光回路が2軸または3軸方向に対して移動可能なアクチェータ上に搭載されていることを特徴とする。

(構成の評細な説明)

第3回は本発明により構成される光間路を示す 図である。

導放路 22 は、ニオブ酸リチウム(LINhO.) の基板 21 にTiの拡散を 3μmほど行なうことで形成される。コリメートレンズ 24 としては導波路上に円形の個みを形成したジオデシックレンズ24を用いることができる。例えば直径 7.6mm、架さ約0.8mmの機みにより焦点距離 6.5mmのレンズが形成される。分割器 25 は、導放路上に斜めに裸(グル ープ)を設け、導液路の風折率と異なる部分を設けることで形成される。グループは幅 100 μm、禁さ1μm ほどで約 50 多の分割比が得られる。

グレーティング独合器 2 6 は第 3 0 回応用物理学関係連合誘演会構演予機集(昭和 5 8 年春季) 4 p - J - 6 に報告されているように、塗布したレジスト膜上に電子ビーム推画によりグレーティング関系が連続的に変化し、 面内で背面したパターンを作成することで集光性を有するものを作製できる。グレーティングは面積が数 1 m 角で、格子ピッチ 0.8 4m 前後、無点阻離 3 ~ 5 mm 程度のものが得られる。

前配のようにして製作した導波路の増面化半導体レーザ 23 を が結合し、 グレーティング結合器 26 よりの出射光を配母媒体上へスポット 27 として集光する。スポットよりの反射光はグレーティング結合器により再び導波路内に導かれ、 分割器により一部は増面より出射される。 この出射光を検出器 28 によって受光することにより、 記録媒体上の情報を得る。

光 "如果",如此,"我国际社会"。

特開昭60-202553(3)

とのようにして得られる光回路は、面積が10 ×30 mm、厚さ数mmはどになり、薄型軽量なものである。よって第4回に示すようにスポット 27 の焦点深度方向と記録媒体のトラック変交方向に移動可能なアクチェータ 31 上に光回路 21 を設置して、記録媒体の位置変動に容易に進せさるととも可能である。

スポット位置の変動の検出手段としては、アクチェータを無点深度およびトラック直交方向に類 扱動させておき、情報信号の大きさを検出するウ ェブリング法と呼ばれる方法を用いることができ る。

光回路に用いるコリメートレンズとしては、ジオデシックレンズの外に、基板 21 上に導放路22 を設け導放路 22 上に円形に堆積物を設けたルネブルグレンズ 41 (第 5 図)、グレーティング51、61 を利用したグレーティングレンズ 51 (第 6 図)、フレネルレンズ 61 (第 7 図)が利用可能である。

また分割器としては、グループの外にリッジ71 を設けたもの(第 8 図)、グレーティング 8 1 を 利用するもの(第 9 図)が考えられる。

(発明の効果)

以上説明したように本発明により、小型で調節 が容易であり、サーボ動作時にスポット形状の変 化のない光ヘッドを得ることができる。

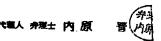
4. 図面の簡単な説明

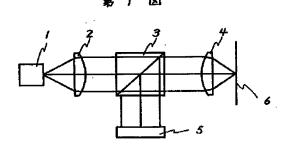
第1図は従来の光ヘッドの基本構成を示す図、 第2図は再膜導液路による光ヘッドの例を示す図、 第3図は本発明の一実施例を示す光回路の図、第 4図は本発明の実施例の光ヘッドの構成図である。

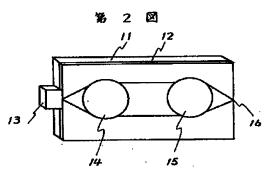
第 5~9 図はそれぞれ、ルネブルクレンズ、グ レーティングレンズ、フレネルレンズ、リッジ、 グレーティング分割器を示す図である。

図において、1…半導体レーザ、2…コリメートレンズ、3…ビームスプリッタ、4…集光レンズ、5…光検出器、6…記録條体、11 …素板、12 … 排膜導液路、13…半導体レーザ、

14、15 …平面型レンズ、16 …スポット、
21 …蓄板、22 …導液路、23 …半導体レーザ、
24 …コリメートレンズ、25 …分割器、
26 …グレーティング、27 …ビームスポット、
28 …光検出器、31 …移動台、41 …ルネブルグレンズ、51 …グレーティングレンズ、
61 …フレネルレンズ、71 …リッジ、
81 …グレーティングである。







特開昭60-202553(4)

